

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ret H., 1976, "Vacuum Technology", Elsevier North-Holland, Inc.
- Beiser A., 1988, "Konsep Fisika Modern", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bakish R., 1962, "Introduction of Electron Beam Technology", John Wiley and Son's, New York.
- Dearnaley, Freeman J. H., Nelsen R. S. and Stephan J., 1973, "Ion Implantation", North Holland Publishing Company Inc, New York.
- IAEA, 1995, "Atomic and Molecular Data for Radiotherapy and Radiation Research", Vienna, Austria.
- John F. O'Hanlon, 1989, "A User's Guide to Vacuum Technology", John Wiley and Son's, New York.
- Nargolwalla Sam S. dkk., 1973, "Activation Analysis with Neutron Generators", John Wiley and Son's, New York.
- Robert C Weast, 1973, "Hand Book of Chemistry and Physics", 54 Th Edition, Cranwood Park way, Cleveland, USA.
- Rol P. K., 1977, "Pengantar Teknik Vakum", terjemahan oleh Peter Soedojo dan Dulfer, G H, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sears, Zemansky, 1962, "Fisika Untuk Universitas - 2, Listrik dan Magnet", Bina Cipta, Jakarta.
- Septier A., 1967, "Focussing of Charged Particles", Volume II, Academic Perss Inc., New York.
- Siegfried Schiller, 1982, "Electron Beam Technology", John Wiley and Son's, New York.
- Sri Salamdari, 1990, "Sumber Ion Tipe Penning Untuk Peningkatan Arus Ion Akselerator", Proseding PPNY-BATAN, Yogyakarta.
- Sumihar Hutapea, 1980, "Sistem Implantasi Ion", PPBMI-BATAN, Yogyakarta.

- Sutadji Sugiarto dan Sukidi**, 1990, "Sumber Ion Tumbukan Elektron Untuk Spektrometer Massa", Proseding PPNY-BATAN, Yogyakarta.
- Sutadji Sugiarto, Sri Sulamdari dan Sudjatmoko**, 1995, "Sumber Ion Tipe Katoda Panas Untuk Cuplikan Padat dengan Filamen dan Pemanas Terpadu", Proseding PPNY-BATAN, Yogyakarta.
- Sutrisno, Tan IK GIE**, 1983, "Fisika Dasar Listrik Magnet dan Termofisika", Penerbit ITB, Bandung.
- Utari**, 1996, "Pembuatan Sumber Ion Tipe Katoda Panas Untuk Cuplikan Padat", BATAN, Yogyakarta.
- Valyi L.**, 1977, "Atom and Ion Source", John Wiley and Son's, London.



